



REGISTRIERUNG: Duale Ausbildung Plasmaprozesse in der Mikro- und Nanoelektronik – Theorie

Fraunhofer IPMS - CNT, An d. Bartlake 5, 01109 Dresden-Klotzsche

Unternehmen:

Vorname:

Nachname:

Straße / Postfach:

Stadt:

PLZ:

Telefon: **Fax:**

E-mail:

Theorie-Kurse	Preis	Wunschtermin
Fundamentals + Etch <input type="checkbox"/>	1360 €	<input type="text"/>
Fundamentals + CVD <input type="checkbox"/>	1360 €	<input type="text"/>
Fundamentals + PVD <input type="checkbox"/>	1360 €	<input type="text"/>

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. Anmeldung **sechs Wochen** vor dem Kursbeginn!

Zahlungsbedingung: Vorkasse, Zahlungseingang bis spätestens 14 Tage vor Beginn.

Alle Rechte an den gedruckten Seminarunterlagen (eingeschlossen die Übersetzung in andere Sprachen) verbleiben bei der Plasmetrex GmbH. Kopie und Nachdruck in irgendeiner Form (durch Fotodruck, Mikrofilme oder andere Mittel wie Digitalisierung) – auch auszugsweise – bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Plasmetrex GmbH. Durch die Unterzeichnung dieser Registrierung werden diese Bedingungen verbindlich akzeptiert.

Datum:

Autorisierte Unterschrift/Stempel:

INFORMATION und REGISTRIERUNG an:

Plasmetrex GmbH
Schwarzschildstraße 3
12489 Berlin
Germany

KONTAKT:

Adriane Lezian: adriane.lezian@plasmetrex.com
cc Mickael Lapeyrade: mickael.lapeyrade@plasmetrex.com
Tel.: +49 30 6392-5040
Fax.:+49-30 6392-5041

Schulungsort:

Fraunhofer IPMS - CNT

Zeitraum:

Theoriekurs	Kalenderwoche
Fundamentals + Etch	44, 45, 48, 49, 50
Fundamentals + CVD	36, 37, 38, 44, 45, 48, 49, 52
Fundamentals + PVD	36, 37, 38, 44, 45, 48, 49, 52

Schulungsinhalt:

Der Schulungskurs "Duale Ausbildung Plasmaprozesse in der Mikro- und Nanoelektronik" beinhaltet folgende Module:

- Plasma Physics Fundamentals
- Plasma Etch Processes/ Plasma Enhanced CVD/Plasma Assisted PVD

Der Kurs wird in deutscher Sprache gehalten, die Handbücher sind in Englisch.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer [Website](#).

Folgende Leistungen sind eingeschlossen:

- Umfassende Seminarunterlagen im Farbdruck, gebunden, in Englisch.
- Persönliches Zertifikat.

Wir bieten im Rahmen der dualen Ausbildung ausschließlich den theoretischen Ausbildungsteil an. Der praktische Ausbildungsteil wird durch das Fraunhofer IPMS durchgeführt.

Weitere Informationen zum dualen Ausbildung sowie zur Anmeldung beim Fraunhofer IPMS finden Sie hier: [LINK FEHLT!](#)

REGISTRIERUNG:

Die Teilnehmer werden gebeten, das Anmeldeformular spätestens **sechs Wochen** vor dem Seminarbeginn zurückzusenden. Wir behalten uns eine Stornierung einzelner Anmeldungen vor, da die Teilnehmerzahl pro Seminar im Sinne einer qualitativ hochwertigen Schulung beschränkt ist und darüber hinaus gemäß den zum Schulungstermin geltenden rechtlichen Bestimmungen weiter beschränkt sein kann. Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 5 nicht erreicht werden, behalten wir uns die Streichung des Kurses vor.

Teilnehmerpreis:

Eine Übernachtung ist nicht inbegriffen.

Bezahlung:

Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung per Vorkasse. Der Frühbucherpreis ist zum Datum des Rechnungseinganges sofort fällig, die normale Gebühr spätestens 14 Tage vor Kursbeginn. Auf Wunsch sind auch abweichende Zahlungsziele möglich: 30 Tage Zahlungsziel mit einem Aufschlag von 3 % und 45 Tage Zahlungsziel mit einem Aufschlag von 5 %.

RÜCKTRITT und AUSFALL der VERANSTALTUNG:

Bei einer schriftlichen Stornierung spätestens 14 Tage vor Seminarbeginn, wird der Teilnehmerpreis abzüglich 95 € Gebühr erstattet. Eine spätere Stornierung ist nicht möglich. Plasmatrix GmbH behält sich vor, das Seminar aus wichtigem Grund bis 14 Tage vor dem ersten Tag abzubrechen. In diesem Fall wird die volle Gebühr für die Teilnahme zurückerstattet.